تولید تابش تراهر تز همدوس با استفاده از موجبر استوانهای دو بخشی متناوب

احمد اشرفی*، علی حسنبیگی؛ دانشگاه خوارزمی، دانشکدهٔ فیزیک

پذیرش: ۹۸/۷/۲

دریافت: ۹۸/۶/۳

چکیدہ

اخیراً تولید تابش تراهرتز یکی از جذابترین مباحث در بسیاری از زمینههای فیزیک شده است. در این مقاله، یک موجبر استوانهای دو بخشی متناوب که توسط باریکهٔ الکترون برانگیخته میشود، به عنوان منبع تابش تراهرتز معرفی شده است. با انتخاب مقادیر مناسب برای پارامترهای سیستم، فرکانس برهم کنشی باریکهٔ الکترون و مد در بخش دوم (فرکانس تابش پراشی) دو برابر فرکانس بخش اول (فرکانس جمعشدگی الکترون) به دست آمد. نتایج نشان میدهد که باریکهٔ الکترون با ولتاژ 20kV، تابش همدوسی با فرکانس تامی 2030 تولید میکند. از آن جایی که در این موجبرها چگالی جریان شروع کاهش می یابد، پیشبینی شده است که می توانند سهم مهمی در سیستمهای تراهرتز آینده داشته باشند.

مقدمه

تولید تابش تراهرتز سبب علاقه شدیدی در بسیاری از علوم به ویژه در علم مواد، بیوفیزیک، نجوم و سایر زمینهها شده است. منابعی مانند مگنترون^۱ و نوسانگر موج عقب گرد^۲، ژیروترون^۳ و لامپ موج رونده^۴ تابشهایی با توان کم در ناحیهٔ فرکانس تراهرتز تولید میکنند [۱–۷]. هر چند مشکل اساسی این منابع تابش در بالا بودن چگالی جریان باریکهٔ الکترونی است که پیشرفت این منابع تابش را در ناحیه تراهرتز محدود میکند. بنابراین امروزه تحقیقهای زیادی روی روشهای نوین برای کاهش چگالی جریان تمرکز کرده است. اخیراً عبور باریکهٔ الکترون داخل موجبر نانو ساختار متناوب، تشکیل شده از دیسکهای فلزی و دی الکتریک، نوع جدیدی از منابع تابش تراهرتز قابل تنظیم به وجود آورده است [۸–۹]. تحقیقات نظری

* نویسندهٔ مسئول: std_ahmadashrafi@khu.ac.ir

۱

¹ magnetron

² backward-wave oscillator

³ gyrotron

⁴ travelling-wave tube

روی این منابع تابش نشان میدهد که تابش نور مشاهده شده در آزمایش، نوعی تابش پراشی میباشد که هنگام عبور باریکه الکترون از کنار نانوساختار متناوب تولید میشود [۱۰]. پیشبینی شده است که موجبرهای ساختار متناوب سهم مهمی در سیستمهای تراهرتز آینده خواهند داشت. هر چند در این منابع، تابش تولید شده غیرهمدوس است و در نتیجه شدت و بهرهٔ پایینی خواهند داشت. اخیراً یک منبع تابش با ساختار دو بخشی معرفی شده است که تابش تراهرتز همدوس تولید می *کند* [۱۱]. در این منبع، بخش اول برای جمع^۵ کردن باریکهٔ الکترون استفاده می شود و بخش دوم تابش تراهرتز تولید میکند. با روشهای تحلیلی و شبیهسازی عددی نشان دادند که چگالی جریان شروع برهمکنش موج - الکترون در بخش دوم میتواند به صورت قابل ملاحظهای کاهش یابد مشروط بر این که فرکانس تولید شده در بخش دوم هارمونیکی از فرکانس جمعشدگی الکترون تولید شده در بخش اول باشد [۱۲–۱۴]. در اینجا ما ساختار دو بخشی از یک موجبر استوانهای در نظر گرفتیم. موجبرهای استوانهای مزایای کاربردی بیشتری نسبت به موجبرهای مستطیلی میتوانند داشته باشند. از آن جایی که فقط یک بعد (شعاع) باید در نظر گرفته شود این موجبرها از نظر ساخت بسیار آسانتر از موجبرهای مستطیلی هستند. همچنین در جاهایی که چرخشهای مختلفی لازم است مانند اتصالات چرخشی برای آنتنهای راداری که به صورت مطلق نیاز به سطح مقطع دایروی دارند از این موجبرها استفاده میشود. همچنین این موجبرها نسبت به موجبرهای مستطیلی از نقطهنظر شکل باریکه، کنترل باریکه و بهرهٔ برهمکنش ارجحیت دارند [۱۵]. از آنجایی که در این موجبرها برهمکنش موج - باریکه آسان تر شروع میشود، چگالی جریان شروع کاهش مییابد. در این مقاله، ابتدا رابطهٔ پاشندگی برای موجبر استوانهای متناوب محاسبه شده است. سپس توان تابشی تولید شده توسط باریکهٔ الکترون به دست آمده است. نتایج نشان میدهد که با عبور باریکهٔ الکترون با ولتاژ 20kV از داخل یک موجبر استوانهای دو بخشی، تابش همدوسی با فرکانس 0.36THz تولید میشود.

تحليل نظرى

شماتیکی از مدل استفاده شده در شکل (۱) نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود، دو ساختار متناوب به صورت متوالی قرار گرفتهاند. بخش اول با ساختار بزرگ تر برای مدوله کردن باریکهٔ الکترون و بخش دوم با ساختار کوچک تر برای تولید تابش تراهر تز استفاده می شود. ناپیوستگی بین دو ساختار معمولاً با قرار دادن تیپر و یا ناحیه سوق بین این دو ساختار قابل حل می باشد [۱۲] که بحث آن در این جا صرفنظر شده است.

Downloaded from jmrph.khu.ac.ir on 2024-05-21

⁵ bunch



شکل۱. مدل شماتیکی از موجبر استوانهای ساختار متناوب دوبخشی.

از آنجا که یک میدان مغناطیسی بینهایت در راستای محور موجبر فرض شده است، باریکهٔ الکترون در راستای محور موجبر حرکت می کند. از آنجا که مد TM میدان الکتریکی در راستای حرکت باریکهٔ الکترونی دارد، تنها این مد با باریکهٔ الکترون برهمکنش می کند. همچنین به دلیل تقارن سمتی مسأله، مد متقارن ₁₀ *TM* برانگیخته می شود. در ابتدا معادلهٔ پاشندگی موجبر ساختار متناوب به دست می آوریم. همان طور که در شکل (۱) نشان داده شده است بخشهای مختلف موجبر را می توان به سه ناحیه موجبر موجبر ساختار متناوب به دست می آوریم. همان طور که در شکل (۱) نشان داده شده است بخشهای مختلف موجبر را می توان به سه ناحیه تقسیم کرد.

الف) ناحیهٔ خلاً (
$$r \prec R$$
) بعادلهٔ موج خطی برای میدان الکتریکی محوری در ناحیهٔ خلاً به صورت زیر نوشته می شود.
 $abla_{\perp}E_z + T^2E_z = 0,$
(۱)

جایی که $\begin{pmatrix} r \prec R \\ z = 0, \\ r \end{pmatrix} = k_z + \frac{2n\pi}{L}, \quad k_0 = \frac{\omega}{c}, \quad T^2 = (k_{zn}^2 - \frac{\omega^2}{c^2})$

میدان در این ناحیه میتواند به صورت زیر به دست آید.

مىباشد.

$$E_{z}^{I} = \sum_{n \neq \infty}^{+\infty} A_{n} I_{0}(Tr) e^{ik_{zn}z}, \qquad (\Upsilon)$$

$$H_{\varphi}^{I} = \sum_{n = -\infty}^{\infty} A_{n} \frac{ik_{0}}{T} I_{1}(Tr) e^{ik_{zn}z}. \qquad (\Upsilon)$$

ب) ناحیهٔ دی الکتریک (d,r=R) در معادلهٔ محوری میدان الکتریکی باید در معادلهٔ موج زیر صدق کند.

$$\nabla_{\perp}^2 E_z + \Gamma^2 E_z = 0, \tag{f}$$

d

d

. $\Gamma = ik_0\sqrt{\varepsilon}$ جایی که

مد غالب در این ناحیه، امواج الکترومغناطیس عرضی (TEM) است که در جهت شعاع منتشر می شود. و میدان ها در این ناحیه به صورت زیر محاسبه می شوند [10].

 $E_{z}^{III} = BK_{0}(\Gamma r), \qquad (\Delta)$

$$H_{\varphi}^{III} = -B\sqrt{\varepsilon}K_{1}(\Gamma r). \tag{9}$$

ج) ناحیهٔ هادی کامل (d ≺ z ≺L,r =R): میدان در ناحیهٔ هادی کامل صفر میباشد. با قرار دادن میدانها داخل شرایط مرزی زیر

$$\int_{0}^{0} E_{z}^{I} dz = \int_{0}^{0} E_{z}^{II} dz$$

$$\int_{0}^{d} H_{\varphi}^{I} dz = \int_{0}^{d} H_{\varphi}^{II} dz ,$$
(Y)

رابطهٔ پاشندگی به صورت زیر به دست میآید (پیوست الف).

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{K_0(\Gamma R) M_1 M_2 J_0(TR)}{TL J_1(TR)}$$
(۸)

$$= -\frac{\varepsilon}{\Gamma} K_1(\Gamma R) d \,,$$

$$M_{1} = d \sin c \left(\frac{k_{zn}d}{2}\right) e^{-j\frac{k_{zn}d}{2}},$$
$$M_{2} = d \sin c \left(\frac{k_{zn}d}{2}\right) e^{j\frac{k_{zn}d}{2}}.$$

بحث و نتايج

منحنی پاشندگی مد TM_{01} در بخشهای A و B که با باریکهٔ الکترون برهمکنش می کند از معادله (۸) به دست می آید که در شکل (۲) نشان داده شده است. پارامترهای ساختار دو بخش به صورت R₁=700mm، R₁=700mm. که در شکل (۲) نشان داده شده است. پارامترهای ساختار دو بخش به صورت R₁=700mm الایرون دارد. ما=400mm ما=20 kV در شکل (۲) نشان داده شده است. زمانی که باریکهٔ الکترون از بخش اول عبور می کند، برهمکنش باریکهٔ الکترون با موج شروع می شود و باریکهٔ الکترون مدوله می شود. فرکانس مدوله، ω_0 ، توسط پارامترهای ساختار و ولتاژ باریکه محاسبه می شود. زمانی که باریکهٔ الکترون مدوله شده وارد بخش دوم می شود، تابش پراشی از جفت شدگی باریکهٔ الکترون با مدهای هادی داخل موجبر تولید می شود. با به بکار بردن روش استفاده شده در مرجع [10]، معادلهٔ توان تابشی برای یک الکترون به صورت زیر به دست میآید که A_n با استفاده از شرایط مرزی محاسبه می شود.

$$P_{z} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \iint E_{r}^{T} (H_{\varphi}^{T})^{*} r dr d\varphi \}$$

$$= \frac{\pi}{2} \sum_{n}^{\infty} \frac{k_{zn} k_{0} R^{2}}{T^{2}} |A_{n}|^{2} \{ [J_{1}^{T} (TR)]^{2} + (1 - \frac{1}{R^{2} T^{2}}) [J_{1} (TR)]^{2} \}.$$
(9)



شكل۲. منحنى پاشندگى مد₀₁ براى مدل ارائه شده در شكل ۱.، M₁=400mm ،L₁=800mm ، R₁=700mm ،L₂=400mm ،R₂=350mm 62=200mm ،L₂=400mm ،R₂=350mm

طیف تابش پراشی در شکل (۳) نشان داده شده است. همان طور که انتظار داریم، بیشینهٔ طیف تابشی در نقطهٔ تقاطع خط باریکهٔ الکترون با منحنی پاشندگی به دست آمده است. توان تابشی تولید شده توسط باریکهٔ مدوله شده در مراجع [۱۶،۱۷] داده شده است.

$$\frac{d^2 I}{d \,\omega d \,\Omega} = [N + N \,(N - 1)f(\omega)]p(\omega) \tag{1}$$

پژوهشنوین فیزیک (نشریه علوم دانشگاه خوارزمی)



شكل ٣. طيف توان تابشي برانگيخته شده توسط باريكهٔ الكترون.

در رابطهٔ (۱۰)، N تعداد الکترونها و (ω) توان تابشی از یک ذره و (ω) ممدوسی تابش گسیل شده را نشان می دهد. بر طبق این معادله، زمانی که یکی از فرکانسهای هارمونیک باریکهٔ الکترون ($n\omega_0$) برابر فرکانس تابش پراشی جمعشدگی الکترون با ولتاژ مشابه در بخش دوم (ω_1) باشد، تابش همدوس تولید می شود. شکل (۲) نشان می دهد که فرکانس بخش A و B به ترتیب 20.18THz و 20.6THz می باشد. بنابراین فرکانس بخش دوم دو برابر فرکانس الکترون بانچ شده در بخش اول می باشد و در نتیجه تابش همدوسی در بخش دوم تولید می شود. شکل (۲) نشان می دهد که فرکانس بخش اول این می باشد و در نتیجه تابش همدوسی در بخش دوم تولید می شود. توان تابشی تولید شده الکترون بانچ شده در مقاله می باشد و در نتیجه تابش همدوسی در بخش دوم تولید می شود. توان تابشی تولید شده ایر بر بر این تولید شده در مقاله الکترون بسیار پایین تری نسبت به [۱۸،۱۹] دارد که تابش همدوست آنها از برهمکنش باریکهٔ الکترون با موج تولید می شود.

نتيجهگيرى

در این مقاله منبع تابش دو بخشی معرفی شد که از ساختار موجبر استوانهای متناوب تشکیل شده است. بخش اول سبب جمع شدن باریکهٔ الکترون و بخش دوم تابش همدوس تولید می کند. نتایج نشان داد که با استفاده از باریکهٔ الکترونی با ولتاژ 20kV، فرکانس تولید شده در بخش دوم برابر با 0.36THz است که دو برابر فرکانس الکترون جمع شده در بخش اول میباشد و در نتیجه تابش همدوسی تولید میشود. این منابع نقش قابل توجهی در تولید تابش تراهرتز با توان بالا میتوانند داشته باشند.

پيوست (الف)

با استفاده از شرایط مرزی (۲) رابطهٔ پاشندگی قابل محاسبه است. پیوستگی مؤلفههای E_z و H_{φ} در r=a نتیجه میدهد

$$\begin{split} A_n I_0(Ta) &= D_n I_0(\Pi a) + E_n k_0(\Pi a) \\ A_n \frac{ik_0}{T} I_0(Ta) &= \frac{ik_0}{\Pi} (D_n I_1(\Pi a) - E_n k_1(\Pi a)), \\ & \\ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (D_n I_0(\Pi R) + E_n k_0(\Pi R)) e^{ik_{zn}z} \\ &= BK_0(\Gamma R), \\ H \to 0 < z < L \quad \text{signal} b < 0 < z < L \\ H = 0 \\ D_n I_0(\Pi R) + E_n k_0(\Pi R) = \frac{BK_0(\Gamma R)M_1}{L}, \\ & \\ BK_0(\Gamma R) = \frac{BK_0(\Gamma R)M_1}{L}, \\ & \\ & \\ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{ik_0}{\Pi} (D_n I_1(\Pi R) - E_n k_1(\Pi R))M_2 \\ &= -\sqrt{\varepsilon} BK_1(\Gamma R)d, \end{split}$$

از حل معادلات جفت شدهٔ بالا، معادلهٔ پاشندگی (۸) به دست می آید.

منابع

1. K. Sarakinos, J. S. Alami, Konstantinidis, Surf. Coat. Technol. 204 (2010) 1661.

2. A.W. Hull, Phys. Rev. 18 (1921) 31.

3. R.A. Kehs, A. Bromborsky, B.G. Ruth, S.E. Graybill, W.W. Destler, Y. Carmel and M.C. Wang, IEEE Trans. Plasma Sci. 13 (1985) 559.

- 4. J. J. Barroso, R. A. Correa and P. J. de Castro, IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 46 (1998) 1221.
- 5. K. Nitin, S. Udaybir, T. P. Singh, A. K. Sinha, J Fusion Energ. 30 (2011) 257.
- 6. J.A. Nation, Appl. Phys. Lett. 17 (1970) 491.

7. W. Wenxiang, W. Yanyu, Y. Guofen, G. Yubin, H. Minzhi, and Z. Guoqing, Int. J. Infrared Millimeter Waves 24 (2003) 1469.

8.G. Adamo, K. F. MacDonald, N. I. Zheludev, Y. H. Fu, C.-M. Wang, D. P. Tsai, and F. J. Garc'ıa de Abajo, Phys. Rev. Lett. **103** (2009) 113901.

9. G. Adamo, K. F. MacDonald, Y. H. Fu, D. P. Tsai, F. J. Garc'ıa de Abaj, and N. I. Zheludev, J. Opt. 12 (2010) 024012.

- 10. L. Shenggang, M. Hu, Y. Zhang, L. Weihao, P. Zhang and J. Zhou, Phys. Rev. E. 83 (2011) 066609.
- 11. W. Liu, S. Gong, Y. Zhang, J. Zhou, P. Zhang, and S. Liu, J. Appl. Phys. 111 (2012) 063107.
- 12. Y. Zhang, Y. Zhou, L. Dong, and S. Liu, Appl. Phys. Lett. 101 (2012) 123503.
- 13. W. Liu and Z. Xu, J. Appl. Phys. 115 (2014) 014503.
- 14. W. Liu, Optics Letters 40 (2015) 3974.
- 15. C.E. Enderby, R.M. Phillips, Proceedings of the IEEE 53 (1965) 1648.
- 16. C. J. Hirschmugl, Phys. Rev. A 44 (1991) 1316.
- 17. A. Gover, Phys. Rev. ST Accel. Beams 8 (2005) 030701.
- 18. G. Andonian, O. Williams, X. Wei, P. Niknejadi, E. Hemsing, J. B. Rosenzweig, P. Muggli, M. Babzien,
- M. Fedurin, K. Kusche, R. Malone, and V. Yakimenko,
- Applied Physics Letters 98 (2011) 202901.
- 19. Y. Nie, Radiation Physics and Chemistry 106 (2015) 140.